

P1999,0008

27

**Zusammenfassung**

Piezoelektrisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung

- 5 Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement, dessen Elektrodenschichten Kupfer enthalten. Die Verwendung von Kupfer in den Elektrodenschichten wird ermöglicht durch einen Entbindungsprozeß, der mittels Wasserdampf durchgeführt wird.
- 10

Figur 1

09736266 - 121500